

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/696,884	STANTON ET AL.
Examiner	Art Unit
Jack Chiang	2642

	SEAR	CHED			
Class	Subclass	Dat	te	Exar	niner
379 'î	433.01	8/9/20	005	>	<u> </u>
	428.01				
	435				
φ,	436				
455	575.1				
4	90.3				
220	324	4	1	4	7
		-			
					-

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	1				

(INCLUDING SEARC	HSIKATEG	r)
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		